

第10回

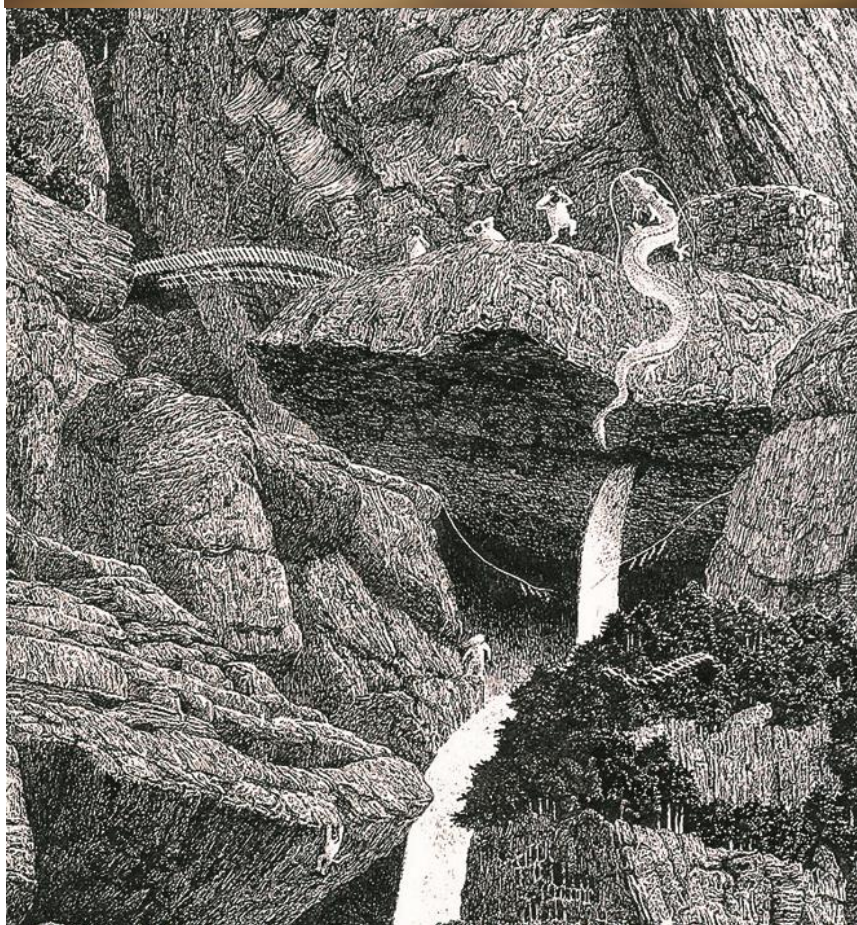
円空大賞展

希求、
未来への創造

Enku Grand Award Exhibition



池田学ワークショップ
カードサイズの超絶技巧
2020年2月2日(日)



関連イベント2

2月2日(日)

10:00-11:00

ギャラリートーク

会場: 岐阜県美術館
展示室3

※どなたでもご参加いただけます。円空大賞
展観覧券が必要。

11:30-16:00

ワークショップ

会場: 岐阜県美術館
多目的ホール

※お申込みされた先着
20名様のみ



いけだ まなぶ
池田 学

(第10回円空賞作家)

佐賀県出身 東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻修了
並外れた想像力を生かし、小さな筆致の蓄積で、膨大な時間をかけて、カラフルで複雑な作品を生み出す。ミクロとマクロの両方を同時にもち独特の世界観と超絶技巧が生かされている。

ワークショップ申込み

対象: 中学生以上

定員: 先着20名(無料)

準備: 0.05mmのペン

申込: 1月10日(金) - 1月20日(月)

内容: カードサイズの用紙に池田作品の一部分をペンを使って模写します。池田さんには、構図などでアドバイスいただきます。
※申込方法等の詳細は、岐阜県美術館ウェブサイトにて

お問い合わせ

岐阜県美術館

THE MUSEUM OF FINE ARTS, GIFU

岐阜市宇佐 4-1-22 Tel. 058-271-1313 Fax 058-271-1315

URL <https://kenbi.pref.gifu.lg.jp>